(19)【発行国】日本国特許庁 (JP) (19) [Publication Office] Japanese Patent Office (JP) (12)【公報種別】特許公報(B2) (12) [Kind of Document] Patent disclosure (B2) (11) 【特許番号】第2869432号 (11) [Patent number] 28th 69432 number (24) 【登録日】平成11年(1999) 1月8日 (24) [Registration Date] 1999 (1999) January 8 day (45) 【発行日】平成11年(1999)3月10日 (45) [Publication Date] 1999 (1999) March 10 day (54) 【発明の名称】溶剤及びそれを用いる物品表面の清浄化 (54) [Title of Invention] SOLVENT AND CLEANING METH 方法 OD OF OBJECT SURFACE WHICH USES THAT. (51)【国際特許分類第6版】 (51) [International Patent Classification 6th Edition] C11D 7/28 C11D 7/28 B23K 1/00 B23K 1/00 C11D 7/50 C11D 7/50 // H05K 3/26 // H05K 3/26 [FI] [FI] C11D 7/28 C11D 7/28 B23K 1/00 F B23K 1/00 F C11D 7/50 C11D 7/50 H05K 3/26 H05K 3/26 【請求項の数】7 [Number of Claims] 7 【全頁数】6 [Number of Pages in Document] 6 (21) 【出願番号】特願平8-283406 (21) [Application Number] Japan Patent Application Hei 8 - 28 3406 (22) 【出願日】平成8年(1996) 10月4日 (22) [Application Date] 1996 (1996) October 4 day (65) 【公開番号】特開平10-109954 (65) [Publication Number] Japan Unexamined Patent Publicatio n Hei 10 - 109954 (43) 【公開日】平成10年(1998) 4月28日 (43) [Publication Date of Unexamined Application] 1998 (199 8) April 28 day 【審査請求日】平成8年(1996)10月4日 [Date of Request for Examination] 1996 (1996) October 4 day (73) 【特許権者】 (73) [Patent Rights Holder] 【識別番号】000001144 [Applicant Code] 000001144

JP 02869432 Machine Translation - FirstPass 【氏名又は名称】工業技術院長 [Name] DIRECTOR, AGENCY FOR INDUSTRIAL SCIENCE A ND TECHNOLOGY 【住所又は居所】東京都千代田区霞が関1丁目3番1号 [Address] Tokyo Chiyoda-ku Kasumigaseki 1-3-1 (74) 【上記1名の復代理人】 (74) [Coattorney(s) Representing 1 Applicants] 【弁理士】 [Patent Attorney] 【氏名又は名称】池浦 敏明 (外1名) [Name] IKEURA TOSHIAKI (1 OTHER) (73)【特許権者】 (73) [Patent Rights Holder] 【識別番号】591178012 [Applicant Code] 591178012 【氏名又は名称】財団法人地球環境産業技術研究機構 [Name] RESEARCH INSTITUTE OF INNOVATIVE TECHNO LOGY FOR THE EARTH (RITE) 【住所又は居所】京都府相楽郡木津町木津川台9丁目2番地 [Address] Kyoto Prefecture Soraku-gun Kidzu-cho Kidzugawadai 9-2 (74) 【上記1名の代理人】 (74) [Attorney(s) Representing 1 Applicants] 【弁理士】 [Patent Attorney] 【氏名又は名称】池浦 敏明 [Name] IKEURA TOSHIAKI (72) 【発明者】 (72) [Inventor] 【氏名】石村 隆行 [Name] Ishimura Takayuki 【住所又は居所】東京都文京区本郷2-40-17本郷若井 [Address] Inside of Tokyo Bunkyo-ku Hongo 2 - 40 - 17 Hongo ビル6階財団法人地球環境産業技術研究機構 新規冷媒等プ Wakai Building 6th floor Research Institute of Innovative ロジェクト室内 Technology for the Earth (RITE) novel refrigerant project office (72) 【発明者】 (72) [Inventor] 【氏名】秋山 稔 [Name] Akiyama Minoru 【住所又は居所】東京都文京区本郷2-40-17本郷若井 [Address] Inside of Tokyo Bunkyo-ku Hongo 2 - 40 - 17 Hongo ビル6階財団法人地球環境産業技術研究機構 新規冷媒等プ Wakai Building 6th floor Research Institute of Innovative ロジェクト室内 Technology for the Earth (RITE) novel refrigerant project office

(72) 【発明者】

【氏名】関屋 章

【住所又は居所】茨城県つくば市東1丁目1番 工業技術院 物質工学工業技術研究所内

【審査官】 鈴木 恵理子

(56)【参考文献】

【文献】特開 平4-345696 (JP, A)

(72) [Inventor]

[Name] Sekiya chapter

[Address] Inside of Ibaraki Prefecture Tsukuba City east 1-1 A gency of Industrial Science and Technology National Institute of Materials and Chemical Research

[Examiner] Suzuki Eriko

(56) [Cited Reference(s)]

[Literature] Japan Unexamined Patent Publication Hei 4 - 3456

96(JP,A)

(58) 【調査した分野】 (Int. CI. 6, DB名)

(58) [Field of Search] (International Class 6,DB name)

C11D 7/28 C11D 7/28

CIID 7/50

C11D 7/50

B23K 1/00

H05K 3/26 B23K 1/00

(57) 【特許請求の範囲】

(57) [Claim(s)]

【請求項1】 下記一般式

 $CnHmF_{2n+1}-mCOR^{1}$ 

[Claim 1] Below-mentioned General Formula

(式中、nは2~4の数を示し、mは0又は1の数を示し、 R<sup>1</sup>はメチル基又はエチル基を示す)で表される含フッ素ケト

shows the quantity of 0 or 1, R1 shows methyl group or ethyl

ンからなる溶剤。

(1)

CA (STN) REG

group. ).

【請求項2】 該含フッ素ケトンが、CF<sub>3</sub>CF<sub>3</sub>COCH<sub>3</sub> CHF2CF2COCH3, CF3CF2COC2H5, CF3C  $F_2CF_2COCH_3$ ,  $CF_3CF_2CF_2COC_2H_5$ ,  $(CF_3)_2CFCOCH_3$ ,  $CF_3CF_2CF_2CF_2COCH_3$  $\mathcal{B}$  $\mathcal{U}$ C HF<sub>2</sub>CF<sub>2</sub>CF<sub>2</sub>CF<sub>3</sub>COCH<sub>3</sub>の中から選ばれる少なくと も1種の含フッ素ケトンである請求項1の溶剤。

[Claim 2] Said fluorine containing ketone, CF3 C F2 CO CH3, CHF 2C F2 CO CH3, CF3 C F2 CO C2 H5, CF3 C F2 C F2 CO CH3, CF3 C F2 C F2 CO C2 H5 and the (CF3) 2 CFC O CH3, is fluorine containing ketone of at least 1 kind which is chosen from midstof CF3 CF2 CF2 CO CH3 and CHF 2C F2 C F2 CO CH3, solvent of Claim 1.

Solvent which consists of fluorine containing ketone which is di

splayed with (In Formula, n shows quantity of 2 to 4, m

【請求項3】 液状有機化合物を含有する請求項1又は2の 溶剤。

[Claim 3] Solvent of Claim 1 or 2 which contains liquid organi c compound.

【請求項4】 該液状有機化合物が、炭化水素、フッ素化炭 化水素、アルコール、フッ素化アルコール、エーテル、エス テル、ケトン、有機窒素化合物、有機硫黄化合物及び有機ケ イ素化合物の中から選ばれる少なくとも1種である請求項3 の溶剤。

[Claim4] Said liquid organic compound, is at least 1 kind which is chosen from midst of hydrocarbon, the fluorinated hydrocarbon, alcohol, fluorinated alcohol, ether, ester, ketone, the organonitrogen compound, organosulfur compound and organosilicon compound, solvent of Claim 3.

【請求項5】 水を含有する請求項1~4のいずれかの溶剤

[Claim 5] Solvent of any of Claims 1 through 4 which contain s water.

【請求項6】 下記一般式

[Claim 6] Below-mentioned General Formula

CnHmF2n+1-mCOR1 (1)

(式中、nは2~4の数を示し、mはO又は1の数を示し、 R<sup>1</sup>はメチル基又はエチル基を示す)で表される含フッ素ケト ンを低級アルコールとからなる水切り乾燥溶剤。

Fluorine containing ketone which is displayed with (In Formula, n shows quantity of 2 to 4, m shows the quantity of 0 or 1. R1 shows methyl group or ethyl group. ) water removing drying solvent which consists of the lower alcohol.

【請求項7】 請求項1~5のいずれかの溶剤を用いて物品

[Claim 7] Cleaning method of object surface which designates

JP 02869432 Machine Translation - FirstPass

表面に付着する汚れ又は水分を除去することを特徴とする物 品表面の清浄化方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、溶剤及びそれを用いる 物品表面の清浄化方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】物品表面に付着するフラックス、油等の汚れ や水分を除去するために、不燃性、低毒性及び熱安定性にす ぐれるCCI2FCCIF2 (CFC113) や、1, 1, 1 ートリクロロエタン及びCFC113と他の溶剤との混合物 等を洗浄剤として用いることが広く行われてきた。特にCF C113は、金属、プラスチック、エラストマー等の基材を 侵さず、各種の汚れを選択的に溶解する等の特徴を有するた め、各種精密機械部品や金属、プラスチック、エラストマー 等からなる各種電子部品、光学部品などの洗浄には最適であ った。従来使用されてきたCFC113や1、1、1ートリ クロロエタンは、種々の利点を有するにもかかわらず、化学 的に極めて安定なため、対流圏での寿命が長く、拡散して成 層圏に達し、ここで紫外線により光分解して塩素ラジカルを 発生する。この塩素ラジカルが成層圏オゾンと連鎖反応を起 し、オゾン層を破壊することから、その生産が1996年よ り禁止及び消費について規制が実施されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、不燃性ないし難燃性、低毒性及び熱安定性にすぐれるとともに、オゾン層の破壊を生じることのない新規な溶剤及びそれを用いる物品表面の清浄化方法を提供することをその課題とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、本発明を完成するに至った。即ち、本発明によれば、下記一般式

 $C_n H_m F_{2n+1-m} COR^1 \tag{1}$ 

that contamination or moisture which deposits in object surface making use of solvent of any of Claims 1 through 5 is removed as feature.

[Description of the Invention]

[0001]

[Technological Field of Invention] This invention is something regarding solvent and cleaning method of object surfacewhich uses that.

[0002]

[Prior Art] In order to remove flux, oil or other soiling and mo isture whichdeposit in object surface, C Cl2 FCCl F2 (CFC 113) and 1,1,1 - trichloroethane and CFC 113 and theother solvent blend etc which are superior in incombustibility, low toxicity and thermal stability using as detergent was widely done. Especially to possess or other feature where CFC 113, does notdamage metal, plastic and elastomer or other material, in order selectively meltsthe various soiling, it was a optimum in various precision mechanical partand various electronic part, optical component or other washing which consist of metal, plastic and the elastomer etc. CFC 113 and 1,1,1 trichloroethane which are used until recently, it possesses the various benefit of in spite, in chemical quite stability for sake of, the lifetime with convection zone is long, scattering doing, reaches to the stratosphere, photodecomposition does here with ultraviolet light and generates chlorine radical. From fact that this chlorine radical happens, stratosphere ozone and chain reaction destroys ozone layer, production from 1996 prohibition and, Regulation is executed concerning consumption.

[0003]

[Problems to be Solved by the Invention] As for this invention, as it is superior in incombustibility or flame resistance, the low toxicity and thermal stability, novel solvent which does not have times whendestruction of ozone layer is caused and, It designates that cleaning method of object surface which uses that is offeredas problem.

[0004]

[Means to Solve the Problems] These inventors, in order that af orementioned problem is solved, result of the diligent research, this invention reached to completion. Namely, according to this invention, below-mentioned General Formula

(式中、nは2~4の数を示し、mは0又は1の数を示し、RIはメチル基又はエチル基を示す)で表される含フッ素ケトンからなる溶剤が提供される。また、本発明によれば、前記含フッ素ケトンと低級アルコールからなる水切り乾燥溶剤が提供される。さらに、本発明によれば、前記の溶剤を用いて物品表面に付着する汚れ又は水分を除去することを特徴とする物品表面の清浄化方法が提供される。

#### [0005]

【発明の実施の形態】本発明の溶剤は、前記一般式(1)で表される含フッ素ケトンからなる。この含フッ素ケトンの具体例としては、例えば、以下のものが挙げられる。 $CF_3CF_2COC_2H$ 5、 $CF_3CF_2CF_2COC_3$ 、 $CF_3CF_2CF_2COC_2H$ 5、 $CF_3CF_2CF_2COC_3$ 、 $CF_3CF_2CF_2COC_3$  、 $CF_3CF_2CF_2COC_3$  、 $CF_3CF_2CF_3CF_3$  、 $CF_3CF_3CF_3$  、 $CF_3CF_3CF_3$  、 $CF_3CF_3$  、 $CF_3CF_3$  、 $CF_3CF_3$  、 $CF_3CF_3$  、 $CF_3CF_3$  、 $CF_3$   $CF_3$  、 $CF_3$   $CF_$ 

[0006]

【表1】

No.	化合物	沸点 ℃	表面强力 dyn/cm	沸点における 蒸発潜熱 cal/g	SP値 (cal/cm³) <sup>0.5</sup>
1	CF_CF_COCH_	41.92	14.21	43.3	7.40
2	CHF <sub>2</sub> CF <sub>2</sub> COCH <sub>3</sub>	67.68	20.19	53.1	8.42
3	CF3CF2COCH2CH3	62.09	15.46	43.2	7.34
4	CF3 CF3 CF3 COCH3	64.30	15,20	35.96	7.15
5	CF3 CF8 CF3 COCH2 CH3	83.12	15,83	36.0	7.13
6	(CF,) cFCOCH3	55.90	14,46	34.8	6.95
7	CF3 CF2 CF2 CF3 COCH3	87,32	15.64	31.5	7.05
8	CHF. CF. CF. CF. COCH.	116.51	21.03	37.6	7.84

【0007】これらの含フッ素ケトンは、いずれも、低毒性、熱安定性にすぐれ、水とともに長時間加熱しても分解しなかった。また、不燃性ないし難燃性を示すことが確認された。さらに、それらの沸点は120℃以下と低く、かつその表面張力は25dyn/cm以下と低く、蒸発潜熱は55cal/g以下と低く、特に洗浄溶剤として好適な物性を有していることが確認された。

【0008】本発明における含フッ索ケトンは、いずれも文

Solvent which consists of fluorine containing ketone which is displayed with (In Formula, n shows quantity of 2 to 4, m shows the quantity of 0 or 1, R1 shows methyl group or ethyl group.) is offered. In addition, according to this invention, aforementioned fluorine containing ketone and thewater removing drying solvent which consists of lower alcohol are offered. Furthermore, it designates that contamination or moisture which deposits in object surfaceaccording to this invention, making use of aforementioned solvent isremoved as feature, cleaning method of object surface is offered.

[0005]

[Embodiment of Invention] Solvent of this invention consists of fluorine containing ketone which is displayed with the aforementioned General Formula (1). As embodiment of this fluorine containing ketone, you can list those below for example. CF3 C F2 CO CH3, CHF 2C F2 CO CH3, CF3 C F2 CO CH3, CF3 C F2 CO CH3, CF3 C F2 C F2 CO CH3 and (CF3) 2 CFC O CH3, CF3 C F2 C F2 CO CH3 and CHF 2C F2 C F2 C F2 CO CH3 etc. property concerning representative ones among those fluorine containing ketone is shown in the Table 1.

[00006]

[Table 1]

[0007] These fluorine containing ketone, were superior in low to xicity, and thermal stability with waterthe lengthy heated and did not disassemble. In addition, it was verified that incombustibility or flame resistance is shown. Furthermore, that those boiling point 120 °C or below are low, at same time the surface tension 25 dynes/cm or less is low, it was verified latent heat of evaporation 55 cal/g or less is low, has possessed preferred property as especially washing solvent.

[0008] Fluorine containing ketone in this invention is known c

献記載の公知化合物であるが、その洗浄溶剤等としての物性 については何ら検討されていない。前記含フッ素ケトンのう ち、 $CF_3CF_2COCH_3$ は、ペンタフルオロプロピオン酸  $(CF_3CF_5COOH)$  とメチルマグネシウムプロミド(C H<sub>3</sub>MgBr)をジプチルエーテル中で反応させることにより 容易に合成することができる。CHF。CF。COCH。は、 2, 2, 3, 3ーテトラフルオロプロピオン酸(CHF<sub>2</sub>CF 。COOH)とメチルマグネシウムブロミドをジェチルエーテ ル中で反応させることにより容易に合成することができる。  $CF_3CF_9COCH_9CH_3$ は、ペンタフルオロプロピオン酸 (CF3CF2COOH) とエチルマグネシウムブロミドをジ エチルエーテル中で反応させることにより容易に合成するこ とができる。CF3CF2CF2COCH3は、ヘプタフルオロ 酪酸(CF3CF2CF2COOH)とメチルマグネシウムブ ロミドをジェチルエーテル中で反応させることにより容易に 合成することができる。CF3CF2CF2COCH2CF3は 、ヘプタフルオロ酪酸(CF<sub>3</sub>CF<sub>2</sub>CF<sub>2</sub>COOH)とエチ ルマグネシウムブロミドをジエチルエーテル中で反応させる  $F_2CF_2COOH$ ) とメチルマグネシウムブロミドをジエチ ルエーテル中で反応させることにより容易に合成することが できる。 $CHF_2CF_2CF_2CF_2COCH_3$ は、2, 2, 3 , 3, 4, 4, 5, 5ーオクタフルオロ吉草酸(nーCHF っCFっCFっCFっCOOH)とメチルマグネシウムブロミド をジエチルエーテル中で反応させることにより容易に合成す ることができる。(CF<sub>3</sub>)。CFCOCH<sub>3</sub>は、六フッ化プ ロペンとフッ化アセチルをジグライム中でフッ化カリウムを 触媒に用いて反応させることにより容易に合成することがで きる。

【0010】前記炭化水素の具体例としては、例えば、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、シクロペンタン、シクロヘキサン、ベンゼン、トルエン等の脂肪族あるいは芳香

ompound which in each case is stated in the literature, but what it is not examined concerning property as thewashing solvent etc. Among aforementioned fluorine containing ketone, CF3 C F2 CO CH3 can synthesize penta fluoro propanoic acid (CF3 C F<sub>2</sub> COOH) and the methyl magnesium bromide (CH<sub>3</sub> Mg Br) easily by reacting in dibutyl ether. CHF 2C F2 CO CH3 can synthesize 2,2,3,3 - tetrafluoro propanoic acid (CHF 2C F2 COOH) and methyl magnesium bromide easily by reacting in the diethyl ether. CF3 CF2 CO CH2 CH3 can synthesize penta fluoro propanoic acid (CF3 C F2 COOH) and ethyl magnesium bromide easily by reacting in the diethyl ether. CF3 CF2 CF2 CO CH3 can synthesize heptafluoro butanoic acid (CF3 C F2 C F2 COOH) and methyl magnesium bromide easily by reacting inthe diethyl ether. CF3 C F2 CO CH2 CF3 can synthesize heptafluoro butanoic acid (CF3 C F2 C F2 COOH) and ethyl magnesium bromide easily by reacting in the diethyl ether. CF3 CF2 CF2 CF2 CO CH3 can synthesize nonafluoro valeric acid (n - CF3 C F2 C F2 COOH) and methyl magnesium bromide easily by reacting in the diethyl ether. CHF 2C F2 C F2 CO CH3 can synthesize 2,2,3,3,4, 4,5,5 - octafluoro valeric acid (n - CHF 2C F2 C F2 C F2 COOH) and methyl magnesium bromide easily by reacting in the diethyl ether. hexafluoro propene and acetyl fluoride using potassium fluoride for catalyst in diglyme, itcan synthesize ( CF3) 2 CFC O CH3, easily by reacting.

[0009] Solvent which consists of aforementioned fluorine conta ining ketone of this invention other than fluorine containing ketone, can contain other liquid organic compound. boiling point of this kind of liquid organic compound, is 300 °C or below and preferably 150 °C or below, lower limit of boiling point, usually, is 25 to 30 °C extent. It is something which possesses boiling point of preferably 40 to 120 °C. hydrocarbon, fluorinated hydrocarbon, alcohol, fluorinated alcohol, ether, ketone, the ester, organonitrogen compound, organosulfur compound and organosilicon compound are contained in this kind of liquid organic compound. content of this kind of liquid organic compound, 1 to 50 wt% in all solvent, is the preferably 1 to 20 wt%. In case of combustible liquid organic compound, when content becomes more than aforementionedrange, because combustible of solvent increases, not to be desirable, when on one hand, it decreases than aforementioned range, because the addition effect becomes insufficient, it is not desirable.

[0010] As embodiment of aforementioned hydrocarbon, you can list for example pentane, the hexane, heptane, octane, cyclopentane, cyclohexane, benzene and the toluene or

族炭化水素が挙げられる。またフッ素化炭化水素としては、 HFC43-10mee ( $CF_3CF_2CHFCHFCF_3$ ) 、HFC338pcc (CHF2CF2CF2CHF2) 等が挙 げられる。アルコールとしては、メタノール、エタノール、 プロパノール、イソプロパノール、ブタノール、カルビトー ル等が挙げられる。フッ素化アルコールとしては、トリフル オロエタノール、ヘキサフルオロー2ープロパノール、ペン タフルオロプロパノール等が挙げられる。エーテルとしては 、ジェチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジブチルエ ーテル、テトラヒドロフラン、モノグライム、ジグライム等 が挙げられる。ケトンとしては、アセトン、メチルエチルケ トン、2-ペンタノン、3-ペンタノン、シクロペンタノン 、シクロヘキサノン等が挙げられる。エステルとしては、カ ルボン酸エステル、例えばギ酸エステル、酢酸エステル等が 挙げられる。有機窒素化合物としては、アセトニトリル、ニ トロベンゼン、ジメチルホルムアミド、Nーメチルピロリド ン等が挙げられる。有機硫黄化合物としては、ジメチルスル ホキシド、スルホラン等が挙げられる。有機ケイ素化合物と しては、テトラメチルシラン、テトラエチルシラン、メトキ シトリメチルシラン、エトキシトリメチルシラン、ヘキサメ チルジシロキサン、オクタメチルシクロテトラシロキサン等 が挙げられる。これらの成分の中で好ましいものはアルコー ルである。

【〇〇11】本発明の含フッ素ケトンからなる溶剤及び含フ ッ素ケトンと液状有機化合物からなる溶剤には、水を添加す ることができる。この場合の水の添加量は、全溶剤中、O. 5~50重量%、好ましくは1~20重量%である。溶剤に 添加して水は、溶剤中に溶解状又は分散状で存在するが、分 散状で存在する場合には、界面活性剤を同時に添加して溶剤 中に乳化させるのが好ましい。水溶性の含フッ素ケトンとし ては、CHF<sub>2</sub>CF<sub>2</sub>COCH<sub>3</sub>、CF<sub>3</sub>CF<sub>2</sub>COCH<sub>3</sub>等が例 示される。これらの含フッ素ケトンに対する水の溶解度は8 0~95重量%である。これらの含フッ素ケトンは水を添加 溶解させて、水と含フッ素ケトンからなる溶液とすることが できる。この混合溶液において水の濃度は少なくとも1重量 %であり、その上限値はケトンの種類により異なるが、通常 90~95重量%程度である。本発明では、さらにそれ以上 の水を添加して、添加水を分散させた状態で使用することも できる。前記のような含水溶剤は、親水性の汚れに対する除 去効果の向上したものである。

【〇〇12】本発明の溶剤には、これを過酷な条件で使用するに際しては各種の安定剤を添加しても良い。安定剤としては、蒸留操作により含フッ素ケトンに同伴流出される液状化合物或いは共沸ないし共沸様混合物を形成する液状化合物が望ましい。このような安定剤の具体例としては、ニトロメタン、ニトロエタン等の脂肪族ニトロ化合物; ニトロベンゼン、ニトロスチレン等の芳香族ニトロ化合物; ジメトキシメタン、1、2ージメトキシエタン、1、4ージオキサン、1、

other aliphatic or aromatic hydrocarbon. In addition you can list HFC 43 - 10mee(CF3 C F2 CHF CHF CF3) and HFC 338p cc (CHF 2C F2 C F2 CHF 2) etc as fluorinated hydrocarbon. As alcohol, you can list methanol, ethanol, propanol, isopropanol, the butanol and carbitol etc. As fluorinated alcohol, you can list trifluoroethanol, hexafluoro - 2 propanol and pentafluoropropanoletc. As ether, you can list diethyl ether, diisopropyl ether, dibutyl ether, tetrahydrofuran the monoglyme and diglyme etc. As ketone. you can list acetone, methylethylketone, 2 - pentanone, 3 pentanone, the cyclopentanone and cyclohexanone etc. As ester, you can list carboxylic acid ester, for example formic acid ester and acetic acid ester etc. As organic nitrogen compound, you can list acetonitrile, nitrobenzene, dimethylformamide and the N-methyl-pyrrolidone etc. As organosulfur compound, you can list dimethyl sulfoxide and sulfolane etc. As organosilicon compound, you can list tetramethylsilane, tetraethylsilane, methoxy trimethyl silane, ethoxy trimethyl silane, the hexamethyl disiloxane and octamethylcyclotetrasiloxane etc. Desirable ones are alcohol in these component.

[0011] Water can be added in solvent which consists of fluorin e containing ketone of thethis invention and solvent which consists of fluorine containing ketone and liquid organic compound, addition quantity of water in this case, in all solvent, is 0.5 to 50 weight% and preferably 1 to 20 weight%. Adding to solvent, water in solvent exists with dissolved state orthe dispersed state, but when it exists with dispersed state, adding surfactantsimultaneously, it is desirable to emulsify in solvent. As water soluble fluorine containing ketone, CHF 2C F2 CO CH3 and CF3 CF2 CO CH3 etc are illustrated. solubility of water for these fluorine containing ketone is 80 to 95 weight%. Adding melting water, it can designate these fluorine containing ketone as solution which consists of water and fluorine containing ketone. concentration of water is 1 wt% at least in this mixed solution, upper limitdiffers depending upon types of ketone, but it is a 90 to 95 weight % extent usually. With this invention, furthermore adding water above that, it can also use with state which disperses added water. Aforementioned way containing water solvent is something where removal effect for the hydrophilic soiling improves.

[0012] When this is used with severe condition, it is good to sol vent of thethis invention, adding various stabilizer. As stabilizer, liquid compound which forms liquid compound or azeotropic boiling or theazeotrope-like blend which you are accompanied flow out to fluorine containing ketone by distillation operation is desirable. As embodiment of this kind of stabilizer, nitromethane and nitroethane or other aliphatic nitro compound.; nitrobenzene and nitrostyrene or other

3. 5-トリオキサン等のエーテル類;グリシドール、メチ ルグリシジルエーテル、アリルグリシジルエーテル、フェニ ルグリシジルエーテル、1、2-プチレンオキシド、シクロ ヘキセンオキシド、エピクロルヒドリン等のエポキシ類;へ キセン、ヘプテン、ペンタジェン、シクロペンテン、シクロ ヘキセン等の不飽和炭化水素類:アリルアルコール、1-ブ テン-3-オール等のオレフィン系アルコール類;3-メチ ルー1ーブチンー3ーオール、3ーメチルー1ーペンチンー 3-オール等のアセチレン系アルコール類;アクリル酸メチ ル、アクリル酸エチル、アクリル酸プチル、メタクリル酸ビ ニル等のアクリル酸エステル類等があげられる。また更に相 乗的安定化効果を得るために、フェノール類、アミン類、ベ ンゾトリアゾール類等を併用しても良い。安定剤の使用量は 、安定剤の種類等により異なるが、通常、溶剤中、〇. 〇1 ~10重量%程度であり、0.1~5重量%程度とすること がより好ましい。

【〇〇13】本発明の溶剤には、その洗浄力、界面作用等を より一層改善する為に、必要に応じて各種の界面活性剤を添 加することができる。界面活性剤としては、ソルビタンモノ オレート、ソルビタントリオレート等のソルビタン脂肪酸エ ステル類:ポリオキシエチレンのソルビットテトラオエート 等のポリオキシエチレンソルビット脂肪酸エステル類:ポリ オキシェチレンモノラウレート等のポリオキシェチレンラウ リルエーテル類;ポリオキシエチレンノニフェニルエーテル 等のポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル:ポリオ キシエチレンオレイン酸アミド等のポリオキシエチレンアル キルアミン脂肪酸アミド類等のノニオン系界面活性剤が挙げ られ、単独で使用してもよく、或いは2種以上の組み合わせ で使用しても良い。相乗的に洗浄力及び界面作用を改善する 目的で、これらのノニオン系界面活性剤に更にカチオン系界 面活性剤を又はアニオン系界面活性剤を併用しても良い。界 面活性剤の総添加量は、その種類により異なるが、溶剤中、 0. 01~20重量%、好ましくは0. 1~5重量%である

【〇〇14】本発明の溶剤は、物品表面に付着する汚れや水を除去し、物品表面を清浄化するための洗浄剤として有利に用いることができる。この場合の物品表面に付着する汚れには、フラックス、油、グリース、ワックス、インク等による汚れの他、従来のドライクリーニングで除去される各種汚れがある。これらの汚れは、従来は、CFC113や1、1、1ートリクロロエタン等を用いて除去されてきたものであるが、本発明の溶剤は、それらのCFC113や1、1、1ートリクロロエタンの代替物として有利に適用される。また、前記物品には、電子部品(プリント基板、液晶表示器、磁制記録部品、半導体材料等)、電機部品、精密機械部品、樹脂加工部品、光学レンズ、衣料品等が包含される。その物品表面の清浄化方法としては、浸漬、スプレー、沸騰洗浄、超音波洗浄、蒸気洗浄等或いはこれらの組み合わせ等の従来から用いられている方法が採用できる。

aromatic nitro compound; dimethoxy methane, 1,2dimethoxyethane, 1,4-dioxane and 1,3,5 - trioxane or other ethers.; glycidol, methyl glycidyl ether, allyl glycidyl ether, phenyl glycidyl ether, 1,2 - butylene oxide, cyclohexene oxide and epichlorohydrin or other epoxy; hexene, heptene, pentadiene, cyclobutene and cyclohexene or other unsaturated hydrocarbon; allyl alcohol and 1 - butene - 3-ol or other olefin alcohols; 3 - methyl - 1 - butyne - 3-ol, 3 methyl -1 - pentyne - 3-ol or other acetylene alcohols.; You can list methyl acrylate, ethyl acrylate, butyl acrylate and vinyl methacrylate or other acrylic acid ester etc. In addition furthermore in order to obtain synergistic stabilizing effect, it is goodjointly using phenols, amines and benzotriazoles etc. amount used of stabilizer differs depending upon types etc of the stabilizer, but usually, in solvent, it is a 0. 01 to 10 wt% extent, it is more desirable to make 0.1 to 5 wt% extent.

[0013] according to need various surfactant can be added in or der further to improve thedetergency and interface action etc. in solvent of this invention. As surfactant, sorbitan monooleate and sorbitan tri oleate or other sorbitan fatty acid esters.; sorbitol tetraoleate or other polyoxyethylene sorbitol fatty acid esters of polyoxyethylene.; polyoxyethylene monolaurate or other polyoxyethylene lauryl ethers.; polyoxyethylene nonylphenyl ether or other polyoxyethylene alkyl phenyl ether. ; Listing polyoxyethylene oleic acid amide or other polyoxyethylene alkyl amine fatty acid amide or other nonionic surfactant. It is possible to use with alone, or with combination of 2 kinds or moreusing is good. With object which improves detergency and interface action in synergistic, furthermore cationic surfactant or it is good to these nonionic surfactant jointly using theanionic surfactant. total added quantity of surfactant differs depending upon types, but in the solvent, it is a 0.01 to 20 wt% and a preferably 0.1 to 5 wt%.

[0014] Solvent of this invention can remove soiling and water whichdeposit in object surface, can use profitably as detergent in order thecleaning to do object surface. Other than soiling due to flux, oil, grease, the wax and ink etc, there is various soiling which are removed with conventional dry cleaning in soiling which deposits in object surface in this case. These soiling are something which until recently, is removed makinguse of CFC 113 and 1,1,1 - trichloroethane etc, but solvent of this invention isapplied profitably as those CFC 113 and substitute material of 1,1,1 - trichloroethane. In addition, electronic part (Such as print substrate, liquid crystal display, magnetic recording component and semiconductor material), electric equipment part, precision mechanical part, resin fabricated part, optical lens and clothing goods etc are included in aforementioned goods. As cleaning method of

【0015】本発明による含フッ素ケトンと低級アルコールからなる混合液は、水切り乾燥溶剤として有利に用いることができる。低級アルコールとしては、メタノール、エタノール、インプロパノール、ブタノール等の炭素数1~6、好ましくは1~3のアルコールが用いられ、その溶剤中濃度は、1~50重量%、好ましくは1~20重量%である。この水切り乾燥溶剤は、水洗された後の表面に水分が付着している物品の表面にスプレー法や浸漬法等の適宜の方法で適用され、これによりその付着水を除去することができる。

【0016】また、本発明の含フッ素ケトンからなる溶剤は、冷蔵庫や、エアコン用等の冷媒として用いられることができる。本発明の溶剤は、従来のフロンと同様に塗料用溶剤、抽出剤、熱媒体等の各種用途に使用することができる。

【0017】次に本発明を実施例によりさらに詳細に説明する。

【0018】 実施例1

表2に示す溶剤を用いてフラックスの洗浄試験を行った。テストピース(SUS-316;50mm×10mm×1mm)をフラックス[アサヒ化学研究所製GX-8S]に50℃、1分間浸漬した後、取り出して200℃で1分間加熱処理した。そのテストピースを溶剤中で1分間超音波洗浄し、ついで温風乾燥した。テストピース上のフラックスの除去状況(A;良好、B;やや良、C;不良)を肉眼及び顕微鏡で観察し、その結果を表2に示した。

[0019]

object surface, dipping, spray, boiling washing, the ultrasonic cleaning and vapor cleaning etc or you can adopt method which from these combination or other until recently is used.

[0015] You can use mixed solution which consists of fluorine containing ketone and lower alcohol due to the this invention, profitably as water removing drying solvent. As lower alcohol, it can use alcohol of methanol, ethanol, yne propanol, the butanol or other carbon number 1 to 6 and preferably 1 to 3, solvent medium concentration, is 1 to 50 weight% and preferably 1 to 20 weight%. This water removing drying solvent water wash after being done, can be applied by surface of the goods where moisture has deposited in surface with spray method, and immersion method or other appropriate method can remove deposited water because of this.

[0016] In addition, as for solvent which consists of fluorine con taining ketone of the this invention, it is possible to be used as refrigerator and or other refrigerant for the air conditioner. You can use solvent of this invention, for paint solvent, extraction agent and the hot medium or other various application in same way as conventional freon.

[0017] Next this invention furthermore is explained in detail with Working Example.

[0018] Working Example 1

Cleaning test of flux was done making use of solvent which is s hownin Table 2. 50 °C and 1 minute after soaking, removing test piece (SUS - 31 6; 50 mm X 10 mm X 1 mm) to flux (Asahi Kagaku Kenkyusho, K.K. (DB 69-239-0102) make GX - 8S), 1 minute heat treatment it did with 200 °C. 1 minute ultrasonic cleaning it did test piece in solvent, hot air drying did next. removal condition (A; good and B; a little good, C; the deficiency) of flux on test piece was observed with naked eye andthe microscope, result was shown in Table 2.

[0019]

【表2】

[Table 2]

No.	溶剤	フラックスの洗浄結果
1	CF.CF.COCH.	A
2	CHF.CF.COCH.	A
3	CF.CF.COCH.CH.	A
4	CF.CF.CF2COCH	A
5	CF,CF,CF2COCH,CH,	A
6	(CF <sub>3</sub> ) *CFCOCH*	A
7	CF, CF, CF, CF, COCH,	A
8	CHFaCFaCFaCFaCOCH3	A
9	フロン113	A
10	ペルフルオロヘキサン	В
11	ヘキサン	A
1 2	2ープタノン	A

#### 【0020】実施例2

表3に示す含フッ素ケトン95重量%とアルコール〔メタノール(MeOH)、エタノール(EtOH)又はイソプロパノール(iPrOH)〕5重量%との混合物を用いて付着水の除去試験を行った。予めよく脱脂洗浄したガラス板(30mm×20mm×1mm)を純水に1分間浸漬し、次いで上記の混合物中に30秒間浸漬した。取り出したガラス板を常温下で1分間放置して残存していた混合物を蒸発させた後、無水メタノール中に浸漬し、そのメタノールの水分増加量をカールフィッシャー水分計により測定した。一方、純水に浸漬しただけで上記の混合物中に浸漬しなかった場合のメタノールの水分増加量との比較及び肉眼、顕微鏡による表面状態の観察から、付着水の除去状況(A;良好、B;やや良、C;不良)を調べ、その結果を表3に示した。

[0021]

### [0020] Working Example 2

Removal test of deposited water was done blend of fluorine con taining ketone 95 weight % and alcohol (methanol (MeOH), making use of ethanol (EtOH) or isopropanol (iPrOH)) 5 weight % which are shown in the Table 3. Beforehand to be good 1 minute it soaked glass sheet (30 mm X 20 mm X 1 mm) which degreasing isdone in pure water, 30 second soaked next in above-mentioned blend. 1 minute leaving glass sheet which it removes under ambient temperature, itsoaked blend which has remained after evaporating, and in the anhydrous methanol it measured moisture increased weight of methanol due to Karl Fischer water analyzer. On one hand, in pure water it just soaked, comparison with moisture increased weight of the methanol when it does not soak in above-mentioned blend and, From observation of surface state with naked eye and microscope, removal condition (A; good and B; a little good, C; the defect ) of deposited water was inspected, result was shown in Table 3.

[0021]

【表3】

[Table 3]

,		付着水除去試験の結果 アルコール(5 w t %)			
No.	主溶剤				
	(95wt%)	MeOH	EtOH	i-PrOH	
1	CF.CF.COCH.	A	A	A	
2	CHF <sub>2</sub> CF <sub>2</sub> COCH <sub>2</sub>	A	A	A	
3	CF.CF.COCH.CH.	A	A	A	
4	CF.CF.CF.COCH.	A	A	A	
5	CF.CF.CF.COCH.CH.	Α	A	A	
6	(CF <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> CFCOCH <sub>2</sub>	Α	A	A	
7	CF.CF.CF.CF.COCH.	A	A	A	
8	CHF <sub>s</sub> CF <sub>z</sub> CF <sub>z</sub> CF <sub>z</sub> COCH <sub>3</sub>	Α	A	A	
9	7ט2113	A	A	A	
10	ヘキサン	A	A	A	
11	2ープタノン	A	A	A	

# 【0022】実施例3

含フッ素ケトン( $CF_3$ ) $_2$ CFCOCH $_3$ O、O47moIと水O、O94moIをフラスコに入れ、80Cで45時間、還流させた。有機層をガスクロ(TCD)によって分析したところ、組成には変化がなく、また試験前後での酸性度にも変化はなかった。このことから、本発明で用いる含フッ素ケトンはすぐれた安定性を有するものであることが確認された。

#### [0023]

【発明の効果】本発明の含フッ素ケトンからなる溶剤は、その含フッ素ケトンが塩素原子を含まないため、オゾン層破壊の心配がなく、また、水素原子を含むため、大気中の水酸基ラジカルとの反応性が高く、対流圏で分解され易いため、温室効果が小さく、かつ、従来のCFCやHCFCに替わる洗浄溶剤、水切り乾燥剤等として有利に使用することができる

# [0022] Working Example 3

You inserted fluorine containing ketone (CF3)2 CFC O CH3 0.0 47 mol and water 0.094 mol in flask, 4 5 hours and the reflux did with 80 °C. When organic layer was analyzed with gas chromatography (TCD), there was not change in the composition, in addition there was not change even in acidity with the before and after test. From this, as for fluorine containing ketone which is used with this invention it wasverified that it is something which possesses stability which issuperior.

# [0023]

[Effects of the Invention] Solvent which consists of fluorine containing ketone of this invention, because fluorine containing ketonedoes not include chlorine atom, is not worry of ozone layer destruction, in addition, because hydrogen atom is included, reactivity of hydroxy group radical in atmosphere ishigh, because it is easy to be disassembled with convection zone, you canuse profitably as washing solvent and water removing drying agent etc to which greenhouse effect issmall, at same time, substitutes to conventional CFC and HCFC.